Нижегородский	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	УНИВЕРСИТЕТ	имени І	Н.И.	Лобачевского

Радиофизический факультет

Электромагнитное экранирование

Работу выполнили студенты Есюнин М.В., Есюнин Д.В. 430 группы

> преподаватель: Павличенко И.А.

# Содержание

1	Цели работы	2
2	Элементы теории	2
	2.1 Основные понятия	2
	2.2 Расчет экранирующего действия металлических оболочек	2
3	Описание экспериментальной установки	4
4	Практическая часть	5
	4.1 Задания 1,2	5
	4.2 Задание 3	6
5	Вывод	7

# 1. Цели работы

Настоящая работа преследует следующие две основные цели.

- Экспериментальное наблюдение явления экранирования переменного магнитного поля металлическими оболочками и выяснение роли основных физических факторов, определяющих степень проникновения поля через экран; к числу таких факторов относятся: свойства материала экрана (проводимость и магнитная проницаемость), толщина его стенок, частота поля.
- Теоретический расчет экранирующих свойств металлических оболочек на простой модели и сопоставление экспериментальных и теоретических данных.

# 2. Элементы теории

#### 2.1. Основные понятия

Под электромагнитным экранированием понимается изоляция некоторой области пространства от проникновения электромагнитных полей, существующих в соседних областях. В статических или переменных квазистационарных полях (которым соответствуют длины волн, много большие характерных размеров используемых приборов и устройств) такая изоляция осуществляется обычно с помощью замкнутых металлических оболочек - экранов. Явление экранирования поля проводящими оболочками имеет большое практическое значение. В частности, оно широко используется в электро- и радиотехнике для уменьшения паразитных связей между различными элементами приборов. В некоторых случаях, напротив, может возникнуть необходимость принимать специальные меры для борьбы с этим явлением. Общей физической причиной ослабления поля внутри экрана является то обстоятельство, что наведенные в нем внешним полем токи (или заряды) создают во внутренней области поле, противоположное внешнему. В результате суммарное поле в этой области, складывающееся из нолей внешних и наведенных источников, уменьшается.

#### 2.2. Расчет экранирующего действия металлических оболочек

В качестве экранов в работе используются оболочки цилиндрической формы. Строгий расчет их экранирующего действия представлял бы собой весьма сложную задачу, требующую использования численных методов. Однако для получения качественных оценок, ослабления поля в экранированной области и установления общего характера его зависимости от параметров можно ограничиться изучением более простых моделей, допускающих точное решение задачи в известных аналитических функциях. Моделями такого рода являются, например, плоский, цилиндрический и сферический слои.

Поскольку высота и диаметр внутренней полости используемых в работе цилиндров одинаковы и весьма малы по сравнению с длиной волны в свободном пространстве  $\lambda_0$ , наиболее адекватной моделью, по-видимому, следует считать сферический слой, который имеет тот же объем внутренней полости и внешний радиус  $a \ll \lambda_0$ . Последнее условие означает, что вне металла (т.е. как во внешней, так и в экранируемоей областях) поле можно рассматривать как квазистатическое. Если замкнутая однородная сферическая оболочка помещена в квазистатическое внешнее поле с комплексным вектором напряженности  $\vec{H}_0 e^{i\omega t}$ , которое в ее отсутствие является однородным, то поле в ограничиваемой ею области  $\vec{H}_1 e^{i\omega t}$  также однородно. Эффективность экранирования удобно характеризовать величиной отношения комплексных амплитуд этих полей:

$$\eta_m = H_0/H_1 \tag{1}$$

Величина  $|\eta_m|$  показывает, в какое число раз ослабляется поле в экранированной области, и может быть названа коэффициентом ослабления. Она, естественно, сильно зависит от соотношения между толщиной экрана d и толщиной скин-слоя  $\delta = c/(2\pi\sigma\mu\omega)^{\frac{1}{2}}$  (c - скорость света в вакууме,  $\sigma$  - проводимость,  $\mu$  - магнитная проницаемость экрана). В двух предельных случаях ( $\delta \ll d$  и  $\delta \gg d$ ) выражение для  $\eta_m$ (в общем случае довольно громоздкое) существенно упрощается и при выполнении дополнительного условия  $d \ll a$  принимает следующий вид:

1.  $\delta \ll d$  (сильный скин-эффект):

$$\eta_m = \frac{1}{6} \left[ (1-i)\frac{\mu\delta}{a} + 3 + (1+i)\frac{a}{\mu\delta} \right] \exp\left[ (1+i)\frac{d}{\delta} \right]$$
 (2)

При  $\mu = 1$ 

$$\eta_m = \frac{1}{6}(1+i)\frac{a}{\delta} \exp\left[(1+i)\frac{d}{\delta}\right] \tag{3}$$

2.  $\delta \gg d$  (скин-эффект отсутствует):

$$\eta_m = 1 + \frac{2}{3} \frac{d}{a} \frac{(\mu - 1)^2}{\mu} + i \frac{2}{3} \frac{ad}{\mu \delta^2}$$
 (4)

При  $\mu = 1$ 

$$\eta_m = 1 + i \frac{2ad}{3\delta^2} \tag{5}$$

Для приближенных оценок величины  $\eta_m$  (с точностью  $\sim 10\%$ ) выражения (2)—(5) можно использовать и в промежуточном случае ( $\delta \simeq d$ ), разграничивая области применимости формул (2), (3), с одной стороны, и (4), (5), с другой стороны, точкой  $\delta = d$ .

Заметим, что приведенные результаты расчета позволяют описать также экранирующее действие сферической металлической оболочки по отношению к переменному

электрическому полю. В частности, при  $\delta \gg a$  выражение для комплексного коэффициента ослабления электрического поля  $\eta_{\varepsilon}$ , легко получается на основании принципа перестановочной двойственности из выражения (4) путем замены в нем магнитной проницаемости  $\mu$  на диэлектрическую проницаемость проводника  $\varepsilon = 4\pi\sigma/i\omega$ . В диапазоне радиочастот величина  $|\varepsilon|$  для хороших проводников и определяемая ею величина  $|\eta_{\varepsilon}|$  принимают чрезвычайно высокие значения, недоступные для измерений в условиях настоящей работы даже при весьма малой толщине экранов. Например, при  $d/a \simeq 10^{-3}$ ,  $\sigma \simeq 10^{17}c^{-1}$ ,  $\omega \simeq 10^4c^{-1}$ , пренебрегая в (4) малыми членами и заменяя  $\mu$  на  $\varepsilon$ , получаем:

$$\eta_{\varepsilon} = 2\varepsilon d/3a = -i8\pi\sigma d/3\omega a \simeq -i \cdot 10^{11}$$
 (6)

В полном соответствии с законами электростатики при  $\omega \to 0$  величина  $\eta_{\varepsilon} \to \infty$ , т.е. электрическое поле внутрь экрана не проникает.

# 3. Описание экспериментальной установки

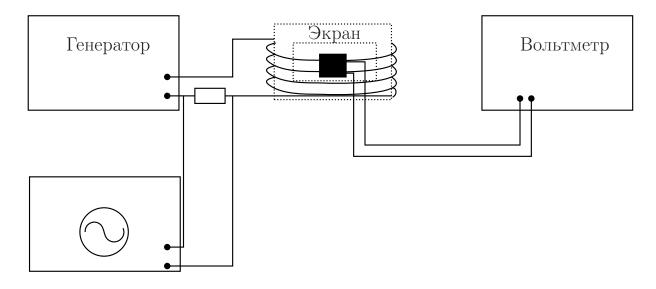


Рис. 1: Схема экспериментальной установки

Лабораторная установка предусматривает проведение измерений коэффициентов ослабления для трех латунных и трех стальных экранов цилиндрической формы. Внутренние размеры всех цилиндров одинаковы (высота h=50мм, диаметр основания D=50мм), а толщина стенок различна (2мм, 5мм, 10мм). Значения проводимости  $\sigma$  и магнитной проницаемости  $\mu$  латуни и стали приведены ниже (в гауссовой системе единиц). Латунь:  $\sigma \simeq 1.5 \cdot 10^{17} c^{-1}$ ,  $\mu \simeq 1$ . Сталь:  $\sigma \simeq 0.7 \cdot 10^{17} c^{-1}$ ,  $\mu \sim 10^2 \div 10^3$  (при  $H \sim 10$  эрстед). Схема измерения коэффициента ослабления магнитного поля изображена на рисунке 1. Переменное магнитное поле создается внутри соленоида, подключенного к выходу звукового генератора. В качестве индикатора ноля используется второй соленоид (меньших размеров), с выхода которого переменное напряжение может подаваться

на усилитель вольтметра. Надевая больший (генераторный) соленоид сначала на открытый (неэкранированный) индикатор, а затем на индикатор, закрываемый экраном, и измеряя, как изменяются при этом показания вольтметра, мы могли бы (при неизменности амплитуды тока в цепи внешнего соленоида) определить тем самым коэффициент ослабления  $|\eta_{\mu}|$ . Поскольку, однако, внесение металлического экрана внутрь внешнего соленоида, вообще говоря, изменяет его коэффициент самоиндукции, а следовательно, и его импеданс, сила тока в цепи внешнего соленоида и создаваемое этим током магнитное поле  $H_0$  при наличии экрана и в его отсутствие могут быть различными. Это необходимо учитывать при определении величины  $|\eta_{\mu}|$ . В используемой схеме предусмотрено измерение относительных изменений токов как во внутреннем, так и во внешнем соленоидах. С этой целью в цепь внешнего соленоида введено сопротивление R, напряжение с которого подается на вертикальный усилитель осциллографа. Величина  $|\eta_{\mu}|$  должна определяться по формуле:

 $|\eta_{\mu}| = \frac{V_0 U_e}{V_e U_0} \tag{7}$ 

где V и U - соответсвенно показания вольтметра и осциллографа, индексы 0 и e относятся соответственно к величинам измеренным без экрана и с экраном.

# 4. Практическая часть

#### 4.1. Задания 1,2

Для каждого экрана(латунь, сталь) сняли экспериментальную зависимость коэффициента ослабления магнитного поля  $|\eta_{\mu}|$  от частоты f.

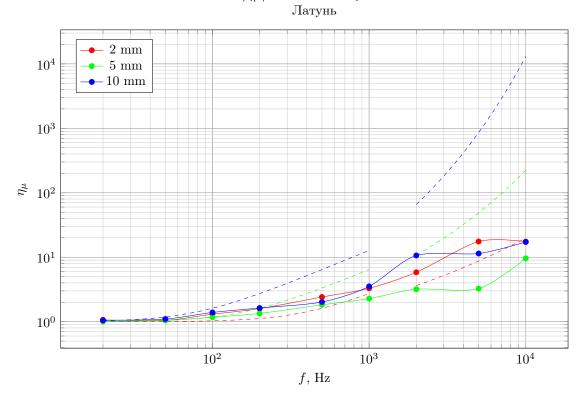


Рис. 2: Теоретическая зависимость  $|\eta_{\mu}(f)|$  указана пунктиром.

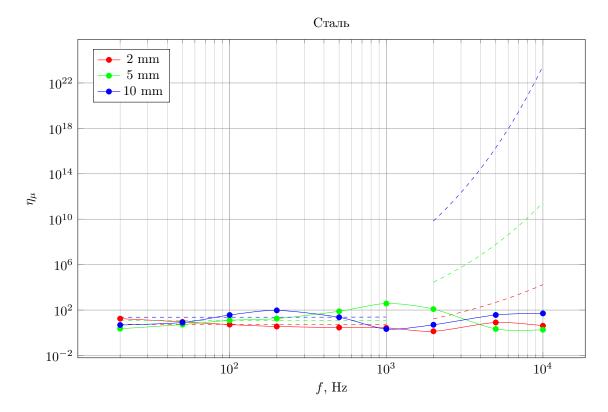


Рис. 3: Теоретическая зависимость  $|\eta_{\mu}(f)|$  указана пунктиром.

Принимая в качестве модели цилиндрического экрана сферический слой той же толщины d и с тем же объемом внутренней полости  $V=(4\pi/3)(a-d)^3=\pi R^2 h$  (отсюда, ввиду  $a\gg d$ , имеем  $a\cong (3R^2h/4)^{1/3})$ , построили для исследуемых экранов графики теоретической зависимости  $|\eta_\mu(f)|$ .

Качественное совпадение наблюдается в области малых частот(до 1000 Hz). Для более высоких частот теория от эксперимента отличается в 20 порядков.

#### 4.2. Задание 3

Используя результаты измерений для стальных экранов, рассчитали приблизительно на основании той же сферической модели для случая  $\delta(f) \ll d$  (формула (2)) значения магнитной проницаемости стали  $\mu$ . Способ приближенного расчета состоял в численном решение уравнения для 3 нижних частот (для высоких частот модель **не совпадает**) частот и последующем усреднении результатов. По полученным данным можно сделать

Таблица 1: Магнитная проницаемостьы  $\mu$  для разных частот f и толщины экрана d

f, Hz	$\mu$ , 2mm	$\mu$ , 5mm	$\mu$ , 10mm
20	306.25	13.05	18.64
50	179.35	38.76	32.26
100	94.83	102.01	146.13
$\langle \mu \rangle$	193.48	51.27	65.68

вывод о недостаточной точности эксперимента. Хотя качественно  $\mu$  для стали действительно лежит в пределах 100-1000.

# 5. Вывод

- 1. Экспериментально наблюдали явление экранирования переменного магнитного поля металлическими оболочками и выяснили роль основных физических факторов, определяющих степень проникноваения поля через экран
- 2. Теоретически расчитали экранирующие свойства металлических оболочек на простой модели и сопоставили экспериментальные и теоретические данные.
  - В области малых частот простая модель действительно хорошо описывает экранирующие свойства цилиндрического экрана. В области высоких частот теория модели отличается на несколько порядков, что говорит о неприменимости модели.
  - Для стали магнитная проницаемость варьируется в достаточно широких пределах. Это говорит о том, что необходимо повысить чувствительность эксперимента для более точного определения μ.